

特別寄稿

- 「光量子科学によるものづくり CPS 化拠点 —若手研究者による次世代レーザー加工に向けた研究成果—」特集号によせて 1
石川顕一

光量子科学によるものづくり CPS 化拠点 —若手研究者による次世代レーザー加工に向けた研究成果—

特集

- フェムト秒レーザ加工の学理解明に向けた集光プロファイルの精密計測およびシミュレーション手法の開発 3
櫻井治之, 山田涼平, 小西邦昭
幅広いパルス幅領域のレーザ破壊閾値における熱寄与の測定 10
遠藤 翼, 谷峻太郎, 櫻井治之, 小林洋平
金属積層造形における精緻な数値シミュレーション—粒子法のモデル開発と欠陥メカニズムの解明への応用— 15
段 幸涛, 酒井幹夫
レーザ照射によるプラスチック中のダイヤモンド粒子生成 21
片桐健登, 尾崎典雅
3 温度モデルによるシリコンの損傷閾値の解析 26
ベンカットプラチ, 乙部智仁
新たな気体光学素子の発展—ゲームチェンジを起こせる気体素子は何か?— 33
米田仁紀, 道根百合奈

国際会議報告

- ICALEO2023 国際会議報告 38
山下順広, 佐藤雄二

新製品・新技術紹介

- 深紫外半導体レーザの室温連続波発振に成功—駆動電力を 10 分の 1 に低減— 42
久志本真希, 張 梓懿, 吉川 陽, 本田善央, 笹岡千秋, 天野 浩
「インフラレーザ™」による塗装鋼材に対するプラスト工法 46
梅野和行, 西井諒介, 齋藤愛実, 西潟由博, 奈良一孝
ウェーハレベル LD 励起固体面発光レーザ 49
鎌田将尚

- レーザトピックス 51
レーザ関連カレンダー 55
第 99 回レーザ加工学会講演会論文アブストラクト 58
会告 60



JOURNAL OF JAPAN LASER PROCESSING SOCIETY

Vol. 31, No. 1
2024
February

Special Contribution	Preface to the Special Issue on “Building Science and Theory Enabling Intelligent Laser Manufacturing”	1
	ISHIKAWA Kenichi L.	
Building Science and Theory Enabling Intelligent Laser Manufacturing		
Special Features	Development of Accurate Measurement and Simulation Methods of Focused Beam Profiles for Studying the Science of Femtosecond Laser Processing	3
	SAKURAI Haruyuki, YAMADA Ryohei and KONISHI Kuniaki	
	Thermal Contribution to Laser Ablation Threshold Measured in an Ultra-wide Range of Pulse Durations	10
	ENDO Tsubasa, TANI Shuntaro, SAKURAI Haruyuki and KOBAYASHI Yohei	
	On a Resolved Numerical Simulation Method for Metal Additive Manufacturing —Methodology development in particle methods and its applications to elucidate defect mechanisms—	15
	DUAN Guangtao and SAKAI Mikio	
	Diamond Particle Formation in Laser-shocked Plastics	21
	KATAGIRI Kento and OZAKI Norimasa	
	Three-temperature Model for Silicon Damage Process	26
	VENKAT Prachi and OTOBE Tomohito	
	Development of New Gas Optics —New Gas Optics for Game Changing—	33
	YONEDA Hitoki and MICHINE Yurina	
International Conference Reports	Report on ICALEO2023	38
	YAMASHITA Yorihiro and SATO Yuji	
Topics of New Technologies	Successful Room-Temperature Continuous-Wave Operation of Deep-Ultraviolet Semiconductor Lasers — Driving Power Reduced by a Factor of 10 —	42
	KUSHIMOTO Maki, ZHANG Ziyi, YOSHIKAWA Akira, HONDA Yoshio, SASAOKA Chiaki and AMANO Hiroshi	
	Development on Laser Blasting Method for Painted Steel Using “Infrastructure Laser”	46
	UMENO Kazuyuki, NISHII Ryosuke, SAITO Manami, NISHIGATA Yoshihiro and NARA Kazutaka	
	Wafer-level LD Pumped Solid-state Surface-emitting Laser	49
	KAMATA Masanao	
Laser Topics	51
Laser Calendar	55
Abstracts of the 99th Laser Materials Processing Conference	58
News from the Office	60